



D.M. Quito, 24 de noviembre de 2020

Señores:

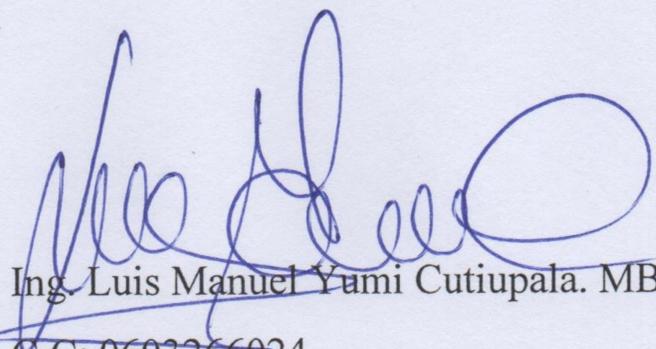
**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO**  
**CARRERA: ELECTRICIDAD**

Presente

Mediante el programa de antiplagio UNICHECK, se procede a emitir los resultados del archivo con título **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MÁQUINA PARA SERIGRAFÍA CONTROLADA POR UN PLC Y SISTEMAS ELECTRO-NEUMÁTICOS -2021** del autor/a, RAFAEL JAVIER ESTRELLA GUAMBUGUETE, portador de la cédula de ciudadanía Nro 1725986457. Se ha revisado su contenido y verificado posibles coincidencias con trabajos similares y publicaciones afines, reportando un porcentaje de similitud de 0.7%.

Por esta razón autorizo para que sea presentado y aprobado por las instituciones pertinentes:

Atentamente



Ing. Luis Manuel Yami Cutiupala. MBA

C C: 0603266024

Registro Senescyt número: 1027-2017-1877429

**UMACAPACITACIÓN**  
CAPACITACIÓN & CONSULTORÍA  
**uma** RUC: 0603266024001  
Capacitación & Consultoría  
E-MAIL: [umacapacitacion@hotmail.com](mailto:umacapacitacion@hotmail.com) [enter\\_pymes@hotmail.com](mailto:enter_pymes@hotmail.com)  
Quito: Pasaje Indoamerica Piso 2 Telf: 02-5150-706 / 0999794819